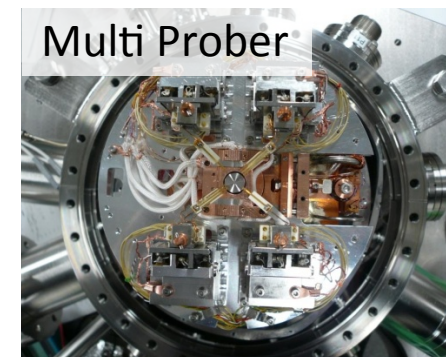
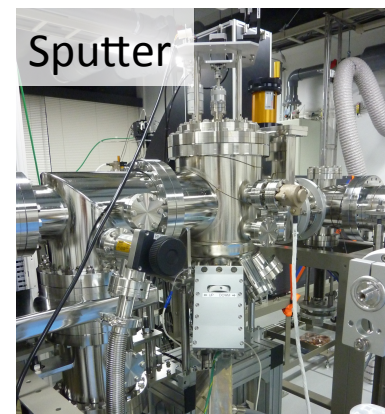
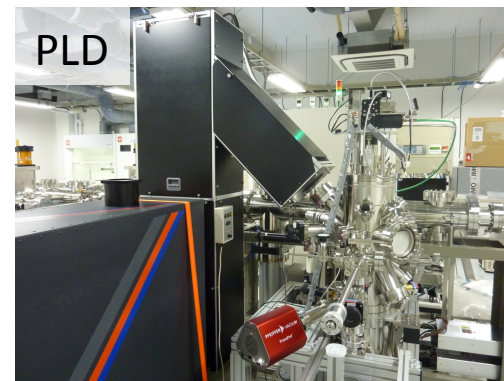
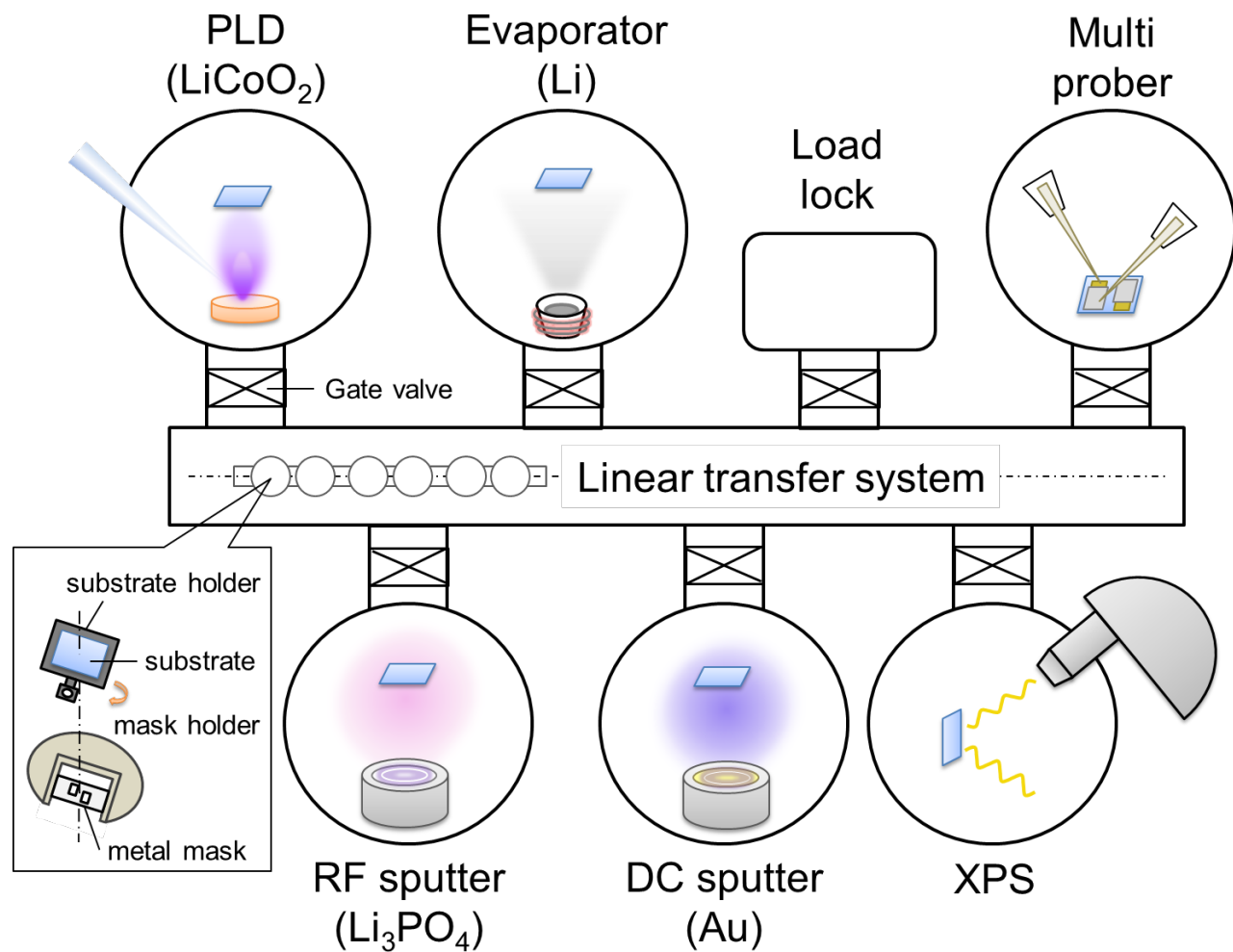


全真空プロセスによる薄膜電池の作製



一度も大気に触れることなく、超高真空中において
全ての成膜プロセス、および評価が可能なシステムを構築